(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



10/547063

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. September 2004 (10.09.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/076041 A1

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

US): HERMSDORFER INSTITUT FÜR TECHNIS-CHE KERAMIK E.V. [DE/DE]; Michael-Faraday-Str.1,

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B01D 71/70**, 67/00, 69/10, C04B 41/45, B01D 61/02, 69/02
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/001831
- (22) Internationales Anmeldedatum:

25. Februar 2004 (25.02,2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 08 110.0

26. Februar 2003 (26.02.2003)

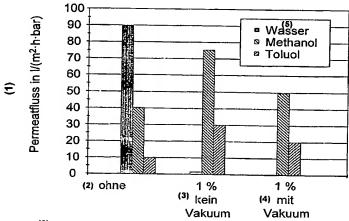
(72) Erfinder; und

07629 Hermsdorf (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DUDZIAK, Gregor [DE/DE]; Mevissenstr. 16, 50668 Köln (DE). HOYER, Thomas [DE/DE]; Kranichfelder Strasse 5, 99438 Bad Berka (DE). NICKEL, Andreas [DE/DE]; Lütge Varney 10, 58300 Wetter (DE). PUHLFUERSS, Petra [DE/DE]; Ortsstrasse 1, 07616 Buergel (DE). VOIGT, Ingolf [DE/DE]; An der Eule 24, 07743 Jena (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: CERAMIC NANOFILTRATION MEMBRANE FOR USE IN ORGANIC SOLVENTS AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
- (54) Bezeichnung: KERAMISCHE NANOFILTRATIONSMEMBRAN FÜR DIE VERWENDUNG IN ORGANISCHEN LÖSUNGSMITTELN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG



- Permeatfluss einer 5 nm-TiO₂-Membran ohne Hydrophobierung und mit Hydrophobierung mit Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlorsilan in flüssiger Phase mit und ohne Vakuumunterstützung.
 - (1) PERMEATE FLOW IN...
 - (2) WITHOUT
 - (3) NO VACUUM
 - (4) WITH VACUUM
 - (5) WATER
 METHANOL
 TOLUENE
 - (6) PERMEATE FLOW OF A 5 NM TIO2 MEMBRANE WITHOUT

HYDROPHOBING AND WITH HYDROPHOBING WITH TRIDECAFLUORO-1,1,2,2,-TETRAHYDROOCTYLTRICHLOROSILANE IN THE LIQUID PHASE WITH AND WITHOUT THE ASSISTANCE OF VACUUM

- (57) Abstract: The aim of the invention is, while avoiding the shortcomings and the complicated procedures of the prior art, to create a ceramic nanofiltration membrane for use in organic solvents and to create a method for producing this membrane. To these ends, the invention provides that a mesoporous ceramic membrane, which has pore widths ranging from 2- 10 nm and which is normally used for ultrafiltration, is modified by treating it with a hydrophobing agent, preferably with a fluorinated saline. The invention can be used in a very diverse manner in the purification of organic solvents.
- (57) Zusammenfassung: Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der Mängel und der komplizierten Verfahrensweisen des Standes der Technik eine keramische Nanofiltrationsmembran für die Verwendung in organischen Lösungsmitteln sowie ein Verfahren zu deren Herstellung zu schaffen. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass eine mesoporöse keramische Membran, mit Porenweiten zwischen 2 -10 nm, die üblicherweise für die Ultrafiltration eingesetzt wird, durch Behandlung mit einem Hydrophobierungsmittel, vorzugsweise ein fluoriertes Silan modifiziert



- (74) Anwälte: OEHMKE, Volker usw.; Oehmke & Kollegen, Neugasse 13, 07743 Jena (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)r \(\tilde{b}\)r \(\tild

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Keramische Nanofiltrationsmembran für die Verwendung in organischen Lösungsmitteln und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft eine keramische Nanofiltrationsmembran für die Verwendung in organischen Lösungsmitteln sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.

Keramische Filterelemente besitzen in der Regel einen asymmetrischen Aufbau, bei dem auf einem porösen keramischen Träger (Support) dünne Membranschichten mit ein oder mehreren Zwischenschichten aufgetragen sind. Nach der Porengröße bzw. dem Rückhaltevermögen unterscheidet man verschiedene Membranfiltrationsbereiche wie Mikrofiltration, Ultrafiltration und Nanofiltration.

Der poröse keramische Träger gibt die äußere Form und die mechanische Stabilität des Filterelementes vor. Übliche Ausführungsformen sind Scheiben, die durch Foliengießen oder Pressen hergestellt werden und Rohre, die in den meisten Fällen steifplastisch extrudiert werden. Nach dem Sinterprozess, der je nach verwendetem keramischen Werkstoff zwischen 1200 °C und 1700 °C liegen kann, erhält man einen offenporigen keramischen Körper. Die Poren werden durch Hohlräume zwischen den Sinterkörnern gebildet (Zwischenkornporen). Es lassen sich je nach verwendeter Ausgangskorngröße und Kornform Porengrößen zwischen 1 μm und 10 μm einstellen.

Keramische Mikrofiltrationsmembranen werden in den meisten Fällen unter Verwendung eng klassierter keramischer Pulver hergestellt. Diese Pulver werden in einem geeigneten Lösungsmittel unter Verwendung von Hilfsstoffen (Dispergatoren) dispergiert. Der so entstehende Schlicker wird mit Lösungen organischer Bindemittel gemischt und anschließend zur Beschichtung des porösen keramischen Trägers eingesetzt. Im Kontakt mit dem porösen Träger dringt das Lösungsmittel in den Träger ein, wobei sich eine dünne keramische Schicht auf der Oberfläche bildet. Diese wird getrocknet und anschließend bei hoher Temperatur je nach verwendeter Feinheit des Pulvers zwischen 800 °C und 1400 °C eingebrannt (A. Burggraaf, K. Keizer, in Inorganic Membranes, ed. R. R. Bhave, Van Nostrand Reinhold, New York, p. 10-63). Mit immer feiner werdenden keramischen Pulvern lassen sich auf diese Weise immer feinporigere Membranen herstellen. Die feinsten erhältlichen Pulver haben eine Teilchengröße von ca. 60-100 nm, woraus sich Membranen mit einer Po-

rengröße von ca. 30 nm herstellen lassen. Dies ist der obere Bereich der Ultrafiltration.

Keramische Ultrafiltrationsmembranen mit niedrigerer Trenngrenze lassen sich über die Sol-Gel-Technik in wässriger Lösung herstellen. Hierzu werden vorzugsweise Metallalkoholate in Wasser vollständig hydrolysiert. Es bilden sich kolloidale Hydroxid- und Oxidhydratteilchen, die durch Zusatz geringer Elektrolytmengen (Mineralsäure oder Alkalilauge) stabilisiert werden können. Diesen sogenannten Solen werden Lösungen organischer Bindemittel zugesetzt und die so entstehenden Lösungen zur Beschichtung verwendet. Als Träger dienen keramische Mikrofiltrationsmembranen oder grobe Ultrafiltrationsmembranen. Das Lösungsmittel der Sole dringt in den porösen Träger ein. Die Konzentrationserhöhung an der Oberfläche führt zu einem starken Viskositätsanstieg und der Bildung eines Gels. Dieses Gel wird anschließend vorsichtig getrocknet und schließlich bei Temperaturen zwischen 400 °C und 1000 °C eingebrannt. Auf diesem Wege lassen sich keramische Membranen für den unteren Bereich der Ultrafiltration mit schlitzförmigen Poren und einem Porendurchmesser zwischen 3 nm und 10 nm herstellen (I. Voigt, G. Mitreuter, M. Füting, CfI/Ber. DKG 79 (2002) E39-E44).

Keramische Membranen für die Nanofiltration lassen sich über eine spezielle Form der Sol-Gel-Technik herstellen. Hierzu wird statt Wasser ein organisches Lösungsmittel eingesetzt und die Hydrolyse nur mit einer definierten Menge Wasser unterstöchiometrisch zur Anzahl der hydrolysierbaren Alkoholatgruppen durchgeführt. Gleichzeitig beginnen die gebildeten Hydroxidgruppen unter Wasserabspaltung zu kondensieren. Die so entstehenden Oligomere werden mit zunehmender Kettenlänge im weiteren Kettenwachstum gehemmt, es bildet sich ebenfalls der Zustand eines Sols, der in diesem speziellen Fall auch als polymeres Sol bezeichnet wird (C. J. Brinker, G. W. Scherer, Sol-Gel-Science, Academic Prss, Inc., 1990). Durch eine starke Verdünnung des Sols kann dieser Zustand über mehrere Tage stabilisiert werden. Ein Zusatz von Binder ist auf Grund der polymeren Struktur des Sols nicht erforderlich. Das Prinzip der Schichtbildung ist wiederum vergleichbar mit dem bei den keramischen Schlickern und partikulären Solen. Das Lösungsmittel dringt in die Poren ein, die Viskosität der Oberflächenschicht steigt, es bildet sich ein Gel. Dieses wird getrocknet und anschließend bei Temperaturen zwischen 200 °C und 600°C eingebrannt. Man erhält auf diese Weise zylinderförmige Poren mit einem mittleren Porendurchmesser kleiner 2 nm. Voigt et al. (Proc. of 5th Inter. Conf. on

Inorg. Membr. (5th ICIM), 22.-26.07.1998, Nagoya, Japan p. 42-45) stellten auf diese Weise TiO₂-Nanofiltrations-Membranen mit einem mittleren Porendurchmesser von 0,9 nm, einem Wasserfluss von 20 l/(m²·h·bar) und einer molekularen Trenngrenze (90 %iger Rückhalt) in wässriger Lösung von 450 g/mol her (J. Membr. Sci. 174 (2000) 123-133).

WO98/17378 beschreibt eine anorganische Nanofiltrationsmembran, die aus gesinterten Metalloxidteilchen in einer abgestuften Schichtfolge auf einem monolithischen keramischen Mehrkanalträger besteht. Dieser trägt auf den Kanalwänden eine Mikrofiltrationsschicht, diese eine Ultrafiltrationsschicht und diese schließlich eine Nanofiltrationsschicht, deren äquivalenter Porendurchmesser vor der Sinterung im Bereich zwischen 0,5 nm bis 1,5 nm liegt und die eine Trennkante zwischen 100 und 2000 Dalton aufweist. Die Nanofiltrationsmembran besteht vorzugsweise aus Zirkoniumoxid und sie wird vorzugsweise im Sol-Gel-Verfahren durch Hydrolyse im alkoholischen Medium hergestellt. Anwendungsgebiet ist die Aufbereitung von Salzlösungen (beispielsweise NaCl-Lösungen) bei der Regenerierung von Ionentauscherharzen, die bei der Raffination von Rohrzucker eingesetzt werden. Es geht also hier um wäßrige Lösungen, nicht um organische Lösungsmittel.

Nach der Porengröße unterscheidet man Makroporen mit einer Porengröße > 100 nm, Mesoporen mit einer Porengröße zwischen 100 nm und 2 nm und Mikroporen mit einer Porengröße kleiner 2 nm. Keramische Ultrafiltrationsmembranen besitzen demnach vorzugsweise Mesoporen, keramische Nanofiltrationsmembranen Mikroporen.

Untersucht man die beschriebenen Nanofiltrationsmembranen bezüglich ihres Trennverhaltens in organischen Lösungsmitteln, so stellt man überraschend fest, dass der Fluss im Vergleich zu Wasser stark absinkt. Bei den TiO₂-Membranen mit einer Porengröße von 0,9 nm wird ein Fluss von < 5 l/(m²·h·bar) gemessen. Gleichzeitig steigt die Trenngrenze auf > 2000 g/mol an.

Um keramische Nanofiltrationsmembranen für die Anwendung im organischen Lösungsmittel zu erhalten, wurde versucht, den Fluss der organischen Lösungsmittel durch die Membranporen unter Verwendung von Mischoxiden zu verbessern.

Guizard et al. (**Desalination 147 (2002) 275-280**) untersuchten die Mischoxide SiO_2/TiO_2 , Al_2O_3/ZrO_2 und SiO_2/ZrO_2 . Sie erhielten mikroporöse keramische Membranen mit Porenradien ≤ 1 nm mit kaum verbessertem Permeationsverhalten.

Tsuru et al. (J. Coll. Interf. Sci. 228 (2000) 292-296, J. Membr. Sci. 185 (2001) 253-261) untersuchten das Verhalten von SiO₂/ZrO₂-Membranen, hergestellt über einen Sol-Gel-Prozess. Sie variierten die Porengröße zwischen 1 nm und 5 nm. Auch dies führte nicht zu einem Fluss, wie er im wässrigen Lösungsmittel erreicht wurde.

Eigene Untersuchungen ergaben, dass die Ursache für dieses Verhalten in der starken Hydrophilie der keramischen Mikroporen besteht, die dadurch hervorgerufen wird, dass sich Wasser bzw. OH-Gruppen an die oxidische Oberfläche anlagern. Diese Mikroporen sind für organische Lösungsmittelmoleküle nicht durchlässig. Ein Transport findet über größere Poren und/oder Defekte statt, die nur einen geringen Anteil am Gesamtporenvolumen haben. Hierdurch sinkt der Fluss im Vergleich zum Wasserfluss. Die Rückhaltung dieser größeren Poren bzw. Defekte liegt deutlich oberhalb der Mikroporen.

Gestaltet man die Mikroporen hydrophob, so sollte die Permeation von Wasser behindert und möglicher Weise völlig eingeschränkt werden. Überraschenderweise verbessert sich der Fluss organischer Lösungsmittel und die Rückhaltung in organischen Lösungsmitteln gelöster Moleküle verbessert sich gegenüber der hydrophilen NF-Membran nicht.

WO92/06775 beansprucht eine Nanofiltrationsmembran, bei der ein Träger aus einer anorganischen Substanz mit einer ersten Schicht aus einem porösen anorganischen Material mit einem Porenradius kleiner 10 nm beschichtet ist und eine zweite aktive Schicht mit einer Dicke von 0,1 μ m-1 μ m enthält, die aus einem organischen Polymer besteht.

WO99/61140 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung hydrophober anorganischer Membranen durch ein Sol-Gel-Verfahren, bei dem Alkoholate mit mindestens einer nichthydrolysierbaren Kohlenwasserstoff-Gruppe Verwendung finden. Diese werden dem Hydrolyseprozess zugegeben, nachdem die Hydrolyse der reinen Alkoholate bis zu einem bestimmtem Punkt fortgeschritten ist. Als Beispiel für Alkoholate mit nichthydrolysierbaren Kohlenwasserstoffgrup-

pen wird Methyltriethoxysilan beschrieben. Es entsteht ein Sol, dass die Hydrophobierungskomponente enthält. Im Ergebnis erhält man mikroporöse hydrophobe Membranen mit Porengrößen von 0,5 nm und 0,7 nm, die für die Gastrennung eingesetzt werden können.

WO99/29402 beschreibt eine anorganische Filtermembran, die aus einem Support beschichtet mit einer Membran besteht, die kovalent gebundene organo-mineralische oder mineralische Titanium- oder Zirkoniumgruppen enthält.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der Mängel und der komplizierten Verfahrensweisen des Standes der Technik eine keramische Nanofiltrationsmembran für die Verwendung in organischen Lösungsmitteln sowie ein Verfahren zu deren Herstellung zu schaffen.

Diese Aufgabe wird durch die in Patentansprüchen beschriebene Erfindung gelöst.

Im Gegensatz zum geschilderten Stand der Technik werden nach vorliegender Erfindung die Poren mesoporöser keramischer Membranen, die üblicherweise für die Ultrafiltration eingesetzt werden, durch nachträgliche Behandlung mit einem Hydrophobierungsmittel modifiziert. Die Porengröße liegt dabei zwischen 2 nm und 10 nm, vorzugsweise zwischen 2 nm und 5 nm. Die Membran besteht aus Oxiden des Aluminium, Silizium, Zirkonium oder Titanium oder Mischungen derselben. Als Hydrophobierungsmittel wird vorzugsweise ein Silan der allgemeinen Formel R₁R₂R₃R₄Si verwendet, wobei zwischen eine und drei, vorzugsweise eine, der Gruppen R₁-R₄ hydrolysierbare Gruppen wie z.B. -Cl, -OCH₃ oder -O-CH₂-CH₃ sind. Die verbleibenden Gruppen sind nicht hydrolysierbare Gruppe wie z.B. Alkylgruppen, Phenylgruppen, die zur Erhöhung der hydrophoben Wirkung zumindest teilweise fluoriert sein können. Die Bindung des Hydrophobierungsmittels an die Membranoberfläche erfolgt durch Kondensationsreaktion der hydrolysierbaren Gruppen mit OH-Gruppen an der Oberfläche der oxidischen Membran nach folgender Reaktionsgleichung:

$$Zr$$
-OH + Cl - $SiR_1R_2R_3 \Rightarrow Zr$ -O- $SiR_1R_2R_3$ + HCl

Die vorzugsweise Verwendung eines Hydrophobierungsmittels mit nur einem hydrolysierbaren Substituenten führt dazu, dass eine monomolekulare Schicht

angelagert wird, ohne dass die Moleküle des Hydrophobierungsmittels untereinander reagieren.

Die Modifizierung der mesoporösen keramischen Membranen unter Verwendung der beschriebenen Hydrophobierungsmittel kann entweder in flüssiger Phase durch Tränken der Membran in einer Lösung des Hydrophobierungsmittels erfolgen, oder aber in gasförmiger Phase durch Anlegung eines Vakuums oder Verwendung eines Trägergases.

Durch Anwendung einer Druckdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite der Membran kann das Eindringen des Hydrophobierungsmittels unterstützt werden. Zur besseren Fixierung des Hydrophobierungsmittels kann zum Schluss eine thermische Behandlung zwischen 100°C und 400°C, vorzugsweise zwischen 150 °C und 300 °C, angewendet werden.

Die Erfindung wird nachstehend an drei Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die beigefügten Zeichnungen stellen dar:

- Fig. 1: Permeatfluß einer 3 nm-ZrO₂-Membran ohne und mit Hydrophobierung mit n-Octyldimethylchlorsilan in flüssiger Phase (Beispiel 1),
- Fig. 2: Permeatfluß einer 5 nm-ZrO₂-Membran ohne und mit Hydrophobierung mit Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlorsilan in flüssiger Phase mit und ohne Vakuumunterstützung (Beispiel 2) und
- Fig. 3: Permeatfluß einer 3 nm-ZrO₂-Membran ohne und mit Hydrophobierung mit Trimethylchlorsilan in der Gasphase (Beispiel 3).

Beispiel 1: Hydrophobierung mit n-Octyldimethylchlorsilan in flüssiger Phase

Bei n-Octyldimethylchlorsilan handelt es sich um ein Molekül mit einer hydrolysierbaren Gruppe (-Cl), zwei nicht hydrolysierbaren Methylgruppen (-CH₃)

und einer nichthydrolysierbaren Octylgruppe (-(CH₂)₇-CH₃). 1 g dieser Verbindung wird in 100 g n-Heptan gelöst.

Eine mesoporöse ZrO₂-Membran (Hersteller inocermic GmbH) mit einer mittleren Porengröße von 3 nm wird in diese Lösung eingetaucht. Nach einer Verweilzeit von 2 min wird die Membran aus der Lösung herausgenommen, 10 min an Luft getrocknet und anschließend 30 min bei 175 °C im Trockenschrank behandelt.

Die Hydrophobierung zeigt sich durch ein anderes Benetzungsverhalten gegenüber Wasser. Die unbehandelte ZrO₂-Membran wird so gut benetzt, dass ein Randwinkel < 10° gemessen wird. Nach der Hydrophobierung zeigt die Oberfläche einen Randwinkel von 80°.

Die Untersuchung des Lösungsmittelflusses erfolgt im Cross-Flow-Verfahren bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s. Die Hydrophobierung mit n-Octyldimethylchlorsilan führt zu einer starken Herabsetzung des Wasserflusses 95 $1/(m^2 \cdot h \cdot bar)$ von auf $1.5 \text{ l/(m}^2 \cdot \text{h·bar)}.$ Im Gegensatz dazu steigt der Methanolfluss 32 l/(m²·h·bar) auf 51 l/(m²·h·bar) und der Toluolfluss von 18 l/(m²·h·bar) auf 22 $l/(m^2 \cdot h \cdot bar)$.

Trenngrenzenmessungen mit Polystyrolstandards in Toluol bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s ergeben für die nicht hydrophobierte 3 nm-ZrO₂-Membran eine Trenngrenze (90 %iger Rückhalt) von 1025 g/mol. Nach der Hydrophobierung sinkt die Trenngrenze auf 660 g/mol.

Beispiel 2: Hydrophobierung mit Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlor-silan in flüssiger Phase

Bei Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlorsilan handelt es sich um ein Molekül mit drei hydrolysierbaren Gruppen (-Cl) und einer langkettigen, stark fluorierten, nicht hydrolysierbaren Gruppe. 1 g dieser Verbindung wird in einer Mischung von 50 g Ethanol (99,8 %) und 50 g Heptan gelöst.

Eine mesoporöse TiO₂-Membran mit einer mittleren Porengröße von 5 nm (Hersteller inocermic GmbH) wird in diese Lösung eingetaucht. Nach einer Verweilzeit von 2 min wird die Membran aus der Lösung herausgenommen, 10 min an Luft getrocknet und anschließend 30 min bei 175 °C im Trockenschrank behandelt.

Die Hydrophobierung zeigt sich durch ein anderes Benetzungsverhalten gegenüber Wasser. Die unbehandelte TiO₂-Membran wird so gut benetzt, dass ein Randwinkel < 10° gemessen wird. Nach der Hydrophobierung zeigt die Oberfläche einen Randwinkel von 120°.

Die Untersuchung des Lösungsmittelflusses erfolgt im Cross-Flow-Verfahren bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s. Die Hydrophobierung mit Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlorilan führt zu einer starken Herabsetzung des Wasserflusses von 90 l/(m²·h·bar) auf 2 l/(m²·h·bar). Im Gegensatz dazu steigt der Methanolfluss von 40 l/(m²·h·bar) auf 75 l/(m²·h·bar) und der Toluolfluss von 10 l/(m²·h·bar) auf 30 l/(m²·h·bar).

Trenngrenzenmessungen mit Polystyrolstandards in Toluol bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s von ergeben für die nicht hydrophobierte 5 nm-TiO₂-Membran eine Trenngrenze (90 %iger Rückhalt) von 1800 g/mol. Nach der Hydrophobierung sinkt die Trenngrenze auf 1200 g/mol.

Die Hydrophobierung kann dadurch unterstützt werden, dass man auf der Membranrückseite Vakuum anlegt und das Hydrophobierungsmittel in die Membranporen hereinzieht. Legt man bei der Hydrophobierung mt 1 %iger n-Octyldimethylchlorsilan-Lösung in n-Heptan ein Vakuum von 60 mbar an, so lässt sich unter den beschriebenen Versuchsbedingungen kein Wasserfluss messen. Der Methanolfluss beträgt 50 l/(m²·h·bar), der Toluolfluss 20 l/(m²·h·bar).

Beispiel 3: Hydrophobierung mit Trimethylchlorsilan in der Gasphase

Trimethylchlorsilan besitzt eine hydrolysierbare Gruppe (-Cl) und drei Methylgruppen, die zur Hydrophobierung genutzt werden.

Eine Glasschale mit Trimethylchlorsilan wird auf den Boden eines verschließbaren Behälters gestellt. Die Einwaage an Trimethylchlorsilan beträgt 2 g pro Quadratdezimeter zu beschichtender Oberfläche. Mesoporöse ZrO2-Membranen (Hersteller inocermic GmbH) einer Porengröße von 3 nm werden in dem Behälter, oberhalb des Hydrophobierungsmittels so angeordnet, dass kein Kontakt zum Trimethylchlorsilan besteht. Der Behälter wird verschlossen und mittels einer Membranpumpe bis zu einem Druck von ca. 250 mbar evakuiert, bei dem Trimethylchlorsilan bei Raumtemperatur zu sieden beginnt. Die Pumpe wird abgeschaltet. Durch verdampfendes Trimethylchlorsilan steigt der Druck im Behälter. Nach einer Wartezeit von 10 min wird erneut evakuiert. Insgesamt wird diese Prozedur dreimal (bei Raumtemperatur) wiederholt. Anschließend werden die Membranen 1 h bei 150 °C an Luft getempert.

Die Hydrophobierung zeigt sich durch ein anders Benetzungsverhalten gegenüber Wasser. Die unbehandelte ZrO_2 -Membran benetzt so gut, dass ein Randwinkel < 10 ° gemessen wird. Nach der Hydrophobierung zeigt die Oberfläche einen Randwinkel von 40 °.

Die Untersuchung des Lösungsmittelflusses erfolgt im Cross-Flow-Verfahren bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s. Die Hydrophobierung mit Trimethylchlorsilan führt zu einer starken Herabsetzung des Wasserflusses von 95 l/(m²·h·bar) auf 4,5 l/(m²·h·bar). Im Gegensatz dazu steigt der Methanolfluss von 32 l/(m²·h·bar) auf 45 l/(m²·h·bar) und der Toluolfluss von 18 l/(m²·h·bar) auf 30 l/(m²·h·bar).

Trenngrenzenmessungen mit Polystyrolstandards in Toluol bei einem Transmembrandruck von 3 bar und einer Überströmgeschwindigkeit von 2 m/s ergeben für die nicht hydrophobierte 3 nm-ZrO₂-Membran eine Trenngrenze (90 %iger Rückhalt) von 1025 g/mol. Nach der Hydrophobierung sinkt die Trenngrenze auf 800 g/mol.

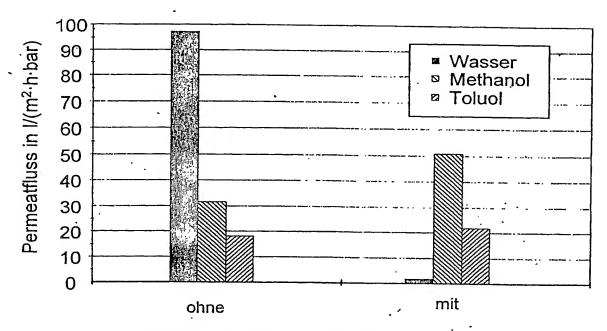
Patentansprüche

- 1. Keramische Nanofiltrationsmembran für die Verwendung in organischen Lösungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, dass eine mesoporöse keramische Membran, die üblicherweise für die Ultrafiltration eingesetzt wird, durch Behandlung mit einem Hydrophobierungsmittel modifiziert ist.
- 2. Keramische Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Porengröße der mesoporösen Membran zwischen 2 nm und 10 nm, vorzugsweise zwischen 2 nm und 5 nm beträgt.
- 3. Keramische Membran nach einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mesoporöse keramische Membran aus einem Metalloxid, vorzugsweise aus TiO₂, ZrO₂, Al₂O₃ oder SiO₂ oder Mischungen zweier oder mehrerer dieser Oxide besteht.
- 4. Keramische Membran nach einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zur Modifizierung verwendete Hydrophobierungsmittel ein Silan der allgemeinen Formel R₁R₂R₃R₄Si ist.
- 5. Keramische Membran nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, dass zwischen eine und drei, vorzugsweise jedoch eine der Gruppen R₁-R₄ hydrolysierbare Gruppen wie z.B. -Cl, -OCH₃ oder -O-CH₂-CH₃ sind.
- 6. Keramische Membran nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, dass zwischen eine und drei, vorzugsweise jedoch drei der Gruppen R₁-R₄ nicht hydrolysierbare Gruppen wie z.B. Alkylgruppen, Phenylgruppen sind.
- 7. Keramische Membran nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass zur Erhöhung der hydrophoben Wirkung mindestens eine der nicht hydrolysierbaren Substituenten zumindest teilweise fluoriert ist.
- 8. Verfahren zur Herstellung einer keramischem Membran nach einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Modifizierung der mesoporösen Membran durch Tränken mit dem Hydrophobierungsmittel in flüssiger Phase erfolgt.

ł

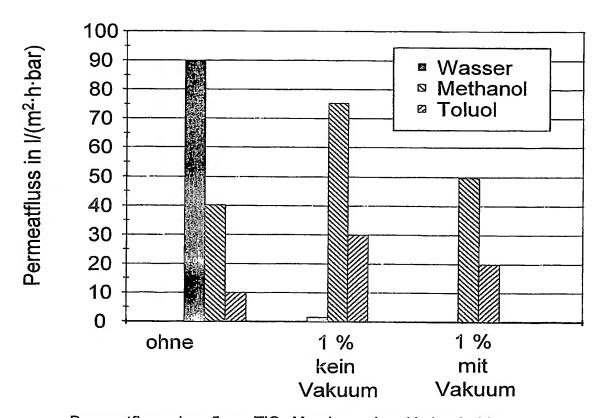
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Eindringen des Hydrophobierungsmittels durch eine Druckdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite der Membran unterstützt wird.
- 10. Verfahren zur Herstellung einer keramischen Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Modifizierung der mesoporösen Membran mit dem Hydrophobierungsmittel aus der Gasphase erfolgt.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Behandlung mit dem Hydrophobierungsmittel eine thermische Behandlung zwischen 100 °C und 400 °C, vorzugsweise zwischen 150 °C und 300 °C angewendet wird.

Fig. 1



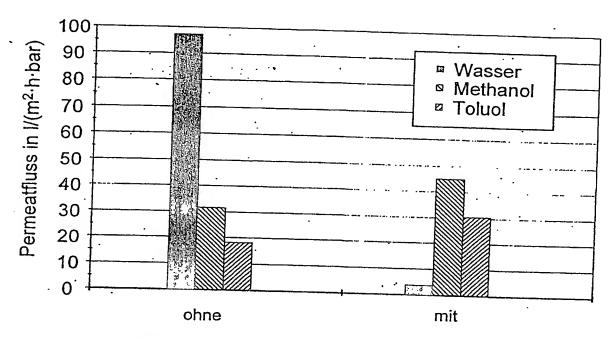
Permeatfluss einer 3 nm-ZrO₂-Membran ohne und mit Hydrophobierung mit n-Octyldimethylchlorsilan in flüssiger Phase

Fig. 2

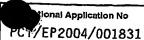


Permeatfluss einer 5 nm-TiO₂-Membran ohne Hydrophobierung und mit Hydrophobierung mit Tridekafluor-1,1,2,2,-tetrahydrooctyltrichlorsilan in flüssiger Phase mit und ohne Vakuumunterstützung.

Fig. 3

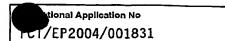


Permeatfluss einer 3 nm-ZrO₂-Membran ohne und mit Hydrophobierung mit Trimethylchlorsilan in der Gasphase



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B01D71/70 B01D B01067/00 B01D69/10 C04B41/45 B01D61/02 B01D69/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 BOID CO4B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X EP 0 320 033 A (HOOGOVENS GROEP BV) 1,3-6,8, 14 June 1989 (1989-06-14) column 4, line 10 - line 17
column 3, line 42 - line 50
column 5, line 17 - line 37
column 7, line 58 - column 8, line 18 X US 6 383 386 B1 (PENTH BERND ET AL) 1,4-8,117 May 2002 (2002-05-07) column 1, line 29 - line 39; claim 32; examples column 5, line 1 - line 40 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Х Patent tamily members are listed in annex. Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *L¹ document which may throw doubts on priority clalm(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of the actual completion of the International search Date of mailing of the international search report 16 July 2004 23/07/2004 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Goers, B





C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PC1/EP2004/001831
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WU C ET AL: "A new inorganic-organic negatively charged membrane: membrane preparation and characterizations" JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBL.COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 224, no. 1-2, 15 October 2003 (2003-10-15), pages 117-125, XP004467672 ISSN: 0376-7388 paragraphs '0001!, '02.1!, '02.2!, '03.6!; figure 1	1,3-6,8, 11
X	DE 101 39 559 A (CREAVIS TECH & INNOVATION GMBH) 20 February 2003 (2003-02-20) paragraphs '0042!, '0048!; claims; examples 2,V	1,3
Α	US 5 342 521 A (BARDOT COLETTE ET AL) 30 August 1994 (1994-08-30) cited in the application abstract column 2, line 25 - line 59 column 3, line 3 - line 39	1-3
A	DE 41 05 834 A (SEITZ MARTIN) 27 August 1992 (1992-08-27) column 1, line 34 - line 42; claims 1-4,11	1
A	WO 99/15262 A (SCHMIDT FRIEDRICH GEORG; PENTH BERND (DE); HOERPEL GERHARD (DE); HYIN) 1 April 1999 (1999-04-01) claim 60; examples 1.8,1.9,2.4	1,3-6,8
A	US 6 030 632 A (SAWAN SAMUEL P ET AL) 29 February 2000 (2000-02-29) column 7, line 18 - line 39; example 13	1,3,4,8, 11
A	DE 42 00 104 A (RENNEBECK KLAUS) 8 July 1993 (1993-07-08) the whole document	1

3

nformation on patent family members

ational Application No PCT/EP2004/001831

			PCT/EP2004/001831			
	nt document n search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0	320033	Α	14-06-1989	NL	8702759 A	16-06-1989
				ΑT	70468 T	15-01-1992
				DE	3867048 D1	30-01-1992
				ĒΡ	0320033 A1	14-06-1989
				ËS	2027373 T3	01-06-1992
				GR	3003651 T3	16-03-1993
				ĴΡ	1826663 C	
				JP	2002847 A	28-02-1994
				US		08-01-1990
				US	4981590 A	01-01-1991
					5089299 A	18-02-1992
US 6	383386	B1	07-05-2002	DE	19824666 A1	09-12-1999
				CA	2272310 A1	01~04-1999
				CA	2272312 A1	01-04-1999
				CA	2272314 A1	01-04-1999
				CA	2272318 A1	01-04-1999
				CA	2299461 A1	09-12-1999
				CA	2299472 A1	09-12-1999
				MO	9962620 A1	09-12-1999
				WO	9962624 A1	09-12-1999
				WO	9915260 A1	01-04-1999
				WO	9915272 A1	01-04-1999
				WO	9915262 A1	
				WO	9915257 A1	01-04-1999
				EP	0951355 A1	01-04-1999
				EP		27-10-1999
					0959981 A1	01-12-1999
	•			EP	0939669 A1	08-09-1999
				EP	0946270 A1	06-10-1999
				EP	1017476 A1	12-07-2000
				EP	1007193 A1	14-06-2000
				JP	2002516740 T	11-06-2002
				JP	2002516744 T	11-06-2002
				NO	992432 A	12-07-1999
				NO	992433 A	12-07-1999
				NO	992434 A	12-07-1999
				NO	992435 A	12-07-1999
				NO	20000437 A	03-04-2000
				NO	20000438 A	03-04-2000
				PL	338474 A1	06-11-2000
				ΡĹ	338562 A1	06-11-2000
				ÜS	6309545 B1	30-10-2001
				US	6299778 B1	09-10-2001
				US	6340379 B1	
				US	6299668 B1	22-01-2002
				US		09-10-2001
					6620320 B1	16-09-2003
				US	2002023874 A1	28-02-2002
				US	2002023419 A1	28-02-2002
DE 10	0139559	Α	20-02-2003	DE	10139559 A1	20-02-2003
				WO	03013708 A2	20-02-2003
US 53	342521	A	30-08-1994	FR	2668077 A1	24-04-1992
	_	••	20 00 A334	DE	69112076 D1	14-09-1995
				DE	69112076 T2	
				DK		11-04-1996
					555269 T3	08-01-1996
				EP	0555269 A1	18-08-1993
				FC	0077040	
				ES WO	2077249 T3 9206775 A1	16-11-1995 30-04-1992

nformation on patent family members

tional Application No PCI/EP2004/001831

Patent document cided in search report Publication date						PCT/EP2	004/001831
DE 4105834 A 27-08-1992 DE 4105834 A1 27-08-1992 W0 9915262 A 01-04-1999 DE 19741498 A1 25-03-1999							
W0 9915262	US 5342521	A		JP	6502116	T	10-03-1994
DE 1981708 A1 23-09-1999 DE 19820580 A1 11-11-1999 DE 19820580 A1 101-11-1999 DE 19824666 A1 09-12-1999 CA 2272312 A1 01-04-1999 CA 2272312 A1 01-04-1999 CA 2272318 A1 01-04-1999 CA 2272318 A1 01-04-1999 WO 9915260 A1 01-04-1999 WO 991527 A1 01-04-1999 WO 991527 A1 01-04-1999 WO 9915257 A1 01-04-1999 WO 9915257 A1 01-04-1999 WO 9915257 A1 01-04-1999 EP 0951355 A1 27-10-1999 EP 0959981 A1 01-12-1999 EP 0959981 A1 01-12-1999 EP 0946270 A1 06-10-1999 WO 992432 A 12-07-1999 NO 992432 A 12-07-1999 NO 992433 A 12-07-1999 NO 992433 A 12-07-1999 NO 992433 A 12-07-1999 US 6309545 B1 30-10-2001 US 6340379 B1 02-10-2001 US 6340379 B1 02-10-2001 US 6299678 B1 09-10-2001 US 6299678 B1 09-10-2001 US 6299678 B1 09-10-2001 US 629968 B1 09-10-2001 US 629968 B1 09-10-2001 US 629968 B1 09-10-2001 US 629968 B1 09-10-2001 US 629668 B1 09-10-2001 US 629668 B1 09-10-2001 US 629668 B1 09-10-2001 US 629668 B1 09-10-2001 US 2002023419 A1 28-02-2002 CA 2299461 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 09-12-1999 FP 107476 A1 12-07-2000 EP 107476 A1 12-07-2000 EP 107476 A1 12-07-2000 EP 107476 A1 12-07-2000 EP 107476 A1 12-07-2000 US 6383386 B1 07-05-2002 US 6383386 B1 07-05-2002 US 6383386 B1 07-05-2002 US 6620320 B1 16-09-2003 US 6620320 B1 16-09-2003	DE 4105834	Α	27-08-1992	DE	4105834	A1	27-08-1992
EP 0959981 A1 01-12-1999 EP 0939669 A1 08-09-1999 NO 992432 A 12-07-1999 NO 992432 A 12-07-1999 NO 992433 A 12-07-1999 NO 992435 A 12-07-1999 US 6309545 B1 30-10-2001 US 6299778 B1 09-10-2001 US 6340379 B1 22-01-2002 US 6340379 B1 22-01-2002 US 6299668 B1 09-10-2001 US 2002023874 A1 28-02-2002 US 2002023874 A1 28-02-2002 US 2002023419 A1 28-02-2002 CA 2299461 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 09-12-1999 WO 9962620 A1 12-07-2000 EP 1017476 A1 12-07-2000 EP 1007193 A1 14-06-2000 JP 2002516740 T 11-06-2002 JP 2002516740 T 11-06-2002 JP 2002516740 T 11-06-2002 NO 20000437 A 03-04-2000 NO 20000437 A 03-04-2000 PL 338462 A1 06-11-2000 NO 20000438 A 03-04-2000 PL 338474 A1 06-11-2000 PL 338474 A1 06-11-2000 US 6383386 B1 07-05-2002 US 6620320 B1 16-09-2003 US 6620320 B1 16-09-2003	WO 9915262	A	01-04-1999	DE DE DE CA CA WO WO WO EP	19811708 19812035 19820580 19824666 2272310 2272312 2272314 2272318 9915260 9915272 9915262 9915257 0951355	A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1	23-09-1999 23-09-1999 11-11-1999 09-12-1999 01-04-1999 01-04-1999 01-04-1999 01-04-1999 01-04-1999 01-04-1999 01-04-1999
WO 9962624 A1 09-12-1999 EP 1017476 A1 12-07-2000 EP 1007193 A1 14-06-2000 JP 2002516740 T 11-06-2002 JP 2002516744 T 11-06-2002 NO 20000437 A 03-04-2000 NO 20000438 A 03-04-2000 PL 338474 A1 06-11-2000 PL 338562 A1 06-11-2000 US 6383386 B1 07-05-2002 US 6620320 B1 16-09-2003 US 6030632 A 29-02-2000 US 5490938 A 13-02-1996 AT 184780 T 15-10-1999				EP EP NO NO NO US US US US CA CA	0959981 0939669 0946270 992432 992433 992435 6309545 6299778 6340379 6299668 2002023874 2002023419 2299461 2299472	A1 A1 A A A A B1 B1 B1 A1 A1 A1	01-12-1999 08-09-1999 06-10-1999 12-07-1999 12-07-1999 12-07-1999 30-10-2001 09-10-2001 22-01-2002 09-10-2001 28-02-2002 28-02-2002 09-12-1999 09-12-1999
AT 184780 T 15-10-1999				EP JP JP NO NO PL PL US	1017476 1007193 2002516740 2002516744 20000437 20000438 338474 338562 6383386	A1 T T A A A1 A1 B1	09-12-1999 12-07-2000 14-06-2000 11-06-2002 11-06-2002 03-04-2000 03-04-2000 06-11-2000 06-11-2000 07-05-2002
AU 1515495 A 10-07-1995 DE 69420862 D1 28-10-1999 DE 69420862 T2 18-05-2000 EP 0735852 A1 09-10-1996 EP 0891712 A1 20-01-1999 JP 9510629 T 28-10-1997 W0 9517152 A1 29-06-1995 US 6126931 A 03-10-2000 US 6264936 B1 24-07-2001	US 6030632	A	29-02-2000	AT AU DE DE EP EP JP WO US	184780 692220 1515495 69420862 69420862 0735852 0891712 9510629 9517152 6126931	T B2 A D1 T2 A1 A1 T A1	15-10-1999 04-06-1998 10-07-1995 28-10-1999 18-05-2000 09-10-1996 20-01-1999 28-10-1997 29-06-1995 03-10-2000

ormation on patent family members

tional Application No
FCT/EP2004/001831

Patent document dted in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6030632	A		US US	5869073 A 5681468 A	09-02-1999 28-10-1997
DE 4200104	A	08-07-1993	DE	4200104 A1	08-07-1993

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)



PCT/EP2004/001831 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B01D71/70 B01D67/00 B01D69/10 C04B41/45 B01D61/02 B01D69/02 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GERIFTE Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) B01D IPK 7 CO4B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. X EP 0 320 033 A (HOOGOVENS GROEP BV) 1,3-6,8, 14. Juni 1989 (1989-06-14) Spalte 4, Zeile 10 - Zeile 17 Spalte 3, Zeile 42 - Zeile 50 Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 37 Spalte 7, Zeile 58 - Spalte 8, Zeile 18 X US 6 383 386 B1 (PENTH BERND ET AL) 1,4-8,11 7. Mai 2002 (2002-05-07) Spalte 1, Zeile 29 - Zeile 39; Anspruch 32: Beispiele Spalte 5, Zeile 1 - Zeile 40 Siehe Anhang Patentfamilie

X	weitere veromentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- ausgerunn)

 O Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung,
 eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00ednahmen bezieht

 P Ver\u00f6fentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
 dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolifidert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beirachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23/07/2004

16. Juli 2004

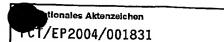
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Goers. B

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

3



C.(Fortgetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PCT/EP200	4/001831
Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme		
	soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
P,X	WU C ET AL: "A new inorganic-organic negatively charged membrane: membrane preparation and characterizations" JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBL.COMPANY. AMSTERDAM, NL, Bd. 224, Nr. 1-2, 15. Oktober 2003 (2003-10-15), Seiten 117-125, XP004467672 ISSN: 0376-7388 Absätze '0001!, '02.1!, '02.2!, '03.6!; Abbildung 1		1,3-6,8,
x	DE 101 39 559 A (CREAVIS TECH & INNOVATION GMBH) 20. Februar 2003 (2003-02-20) Absätze '0042!, '0048!; Ansprüche; Beispiele 2,V		1,3
A	US 5 342 521 A (BARDOT COLETTE ET AL) 30. August 1994 (1994-08-30) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 25 - Zeile 59 Spalte 3, Zeile 3 - Zeile 39		1-3
A	DE 41 05 834 A (SEITZ MARTIN) 27. August 1992 (1992-08-27) Spalte 1, Zeile 34 - Zeile 42; Ansprüche 1-4,11		1
A	WO 99/15262 A (SCHMIDT FRIEDRICH GEORG; PENTH BERND (DE); HOERPEL GERHARD (DE); HYIN) 1. April 1999 (1999-04-01) Anspruch 60; Beispiele 1.8,1.9,2.4		1,3-6,8
A	US 6 030 632 A (SAWAN SAMUEL P ET AL) 29. Februar 2000 (2000-02-29) Spalte 7, Zeile 18 - Zeile 39; Beispiel 13		1,3,4,8, 11
A J	DE 42 00 104 A (RENNEBECK KLAUS) 8. Juli 1993 (1993-07-08) das ganze Dokument		1
	210 (Fortsetzung von Blett 2) / January 2004		

Angaben zu Veröffentli

, die zur selben Patentfamilie gehören

tonales Aktenzeichen

					TCT/EP:	2004/001831
Im Recherche ngeführtes Pater		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 03200	33 A	14-06-1989	NL	8702759		16-06-1989
			AT	70468		15-01-1992
			DE	3867048		30-01-1992
			EP ES	0320033		14-06-1989
			GR	2027373 3003653		01-06-1992
			JP	1826663		16-03-1993
			JP	2002847		28-02-1994
			US	4981590		08-01-1990 01-01-1991
			US	5089299		18-02-1992
US 63833	86 B1	07-05-2002	DE	19824666		09-12-1999
			CA	2272310		01-04-1999
•			CA	2272312		01-04-1999
			CA	2272314		01-04-1999
			CA	2272318		01-04-1999
			CA	2299461		09-12-1999
			CA	2299472		09-12-1999
•			WO	9962620 9962624		09-12-1999
			WO	9902022		09-12-1999 01-04-1999
			WO	9915272		01-04-1999
			MO	9915262		01-04-1999
			WO	9915257		01-04-1999
			EP	0951355	5 A1	27-10-1999
			EP	0959981	l A1	01-12-1999
			EP	0939669	A1	08-09-1999
			EP	0946270) A1	06-10-1999
			EP	1017476		12-07-2000
		•	EP	1007193		14-06-2000
			JP	2002516740		11-06-2002
			JP NO	2002516744 992432		11-06-2002
			NO	992432 992433	. A	12-07-1999
			NO	992434	ΙΔ	12-07-1999 12-07-1999
			NO	992435	Ä	12-07-1999
			NO	20000437		03-04-2000
			NO	20000438		03-04-2000
			PL	338474	A1	06-11-2000
			PL	338562	2 A1	06-11-2000
			US	6309545		30-10-2001
			US	6299778		09-10-2001
			US	6340379		22-01-2002
			US	6299668		09-10-2001
			US US	6620320 2002023874		16-09-2003
			US	2002023874		28-02-2002 28-02-2002
DE 101395	 559 A	20-02-2003				
PC 10103;	,,,,,, N	20-02-2003	DE WO	10139559 03013708		20-02-2003 20-02-2003
US 534252	21 A	30-08-1994	FR	2668077	A1	24-04-1992
			DE	69112076		14-09-1995
			DE	69112076	T2	11-04-1996
			DK	555269		08-01-1996
			ΕP	0555269		18-08-1993
			ES	2077249	T2	16-11-1995
			WO	9206775		30-04-1992

Angaben zu Veröffentli

k, die zur selben Patentfamilie gehören

tonales Aktenzeichen

	TCT/EP2004/001831		
Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung	Mitglied(er) der Datum der Patentfamilie Veröffentlichung		
US 5342521 A JP	6502116 T 10-03-1994		
DE 4105834 A 27-08-1992 DE	4105834 A1 27-08-1992		
WO 9915262 A 01-04-1999 DE	19741498 A1 25-03-1999		
DE	19811708 A1 23-09-1999		
DE	19812035 A1 23-09-1999		
DE DE	19820580 A1 11-11-1999		
CA	19824666 A1 09-12-1999 2272310 A1 01-04-1999		
CA			
CA			
CA	2272314 A1 01-04-1999 2272318 A1 01-04-1999		
WO	9915260 A1 01-04-1999		
WO	9915272 A1 01-04-1999		
WO	9915262 A1 01-04-1999		
WO	9915257 A1 01-04-1999		
EP	0951355 A1 27-10-1999		
EP	0959981 A1 01-12-1999		
EP	0939669 A1 08-09-1999		
EP	0946270 A1 06-10-1999		
NO	992432 A 12-07-1999		
NO	992433 A 12-07-1999		
NO	992434 A 12-07-1999		
NO	992435 A 12-07-1999		
US	6309545 B1 30-10-2001		
US	6299778 B1 09-10-2001		
US US	6340379 B1 22-01-2002		
	6299668 B1 09-10-2001		
	2002023874 A1 28-02-2002 2002023419 A1 28-02-2002		
CA			
CA	2299461 A1 09-12-1999 2299472 A1 09-12-1999		
MO	9962620 A1 09-12-1999		
WO	9962624 A1 09-12-1999		
EP EP	1017476 A1 12-07-2000		
EP	1007193 A1 14-06-2000		
	2002516740 T 11-06-2002		
JP 2	2002516744 T 11-06-2002		
NO	20000437 A 03-04-2000		
NO	20000438 A 03-04-2000		
PL	338474 A1 06-11-2000		
PL	338562 A1 06-11-2000		
US	6383386 B1 07-05-2002		
US	6620320 B1 16-09-2003		
US 6030632 A 29-02-2000 US	5490938 A 13-02-1996		
AT	5490938 A 13-02-1996 184780 T 15-10-1999		
AU	692220 B2 04-06-1998		
AU	1515495 A 10-07-1995		
DE	69420862 D1 28-10-1999		
DE	69420862 T2 18-05-2000		
EP	0735852 A1 09-10-1996		
EP	0891712 A1 20-01-1999		
JP	9510629 T 28-10-1997		
WO	9517152 A1 29-06-1995		
US	6126931 A 03-10-2000		
US			
	6264936 B1 24-07-2001		

Angaben zu Veröffentl

n, die zur selben Patentfamilie gehören

tionales Aktenzeichen
PCT/EP2004/001831

nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamille	Datum der Veröffentlichung
A		US US	5869073 A 5681468 A	09-02-1999 28-10-1997
Α	08-07-1993	DE	4200104 A1	08-07-1993
	A A	A Veröffentlichung	A US US	A US 5869073 A US 5681468 A